Date d'édition : 04.11.2026

**Ref : 47348**

**Mécanisme de réglage précision pour un déplacement précis du miroir plan 473 461**



Avec vis micrométrique pour un déplacement précis du miroir plan ( 473 461 ).
Pour la détermination en interférométrie de la longueur d'onde du faisceau laser.
Sur tige.

Caractéristiques techniques :
Déplacement utile : 25 mm  Avance/Rotation : sans réducteur 0,5 mm avec réducteur 5 µm  Diamètre de la tige : 12 mm

Matériel livré :
1  dispositif de déplacement avec logement pour miroir plan et vis micrométrique fixe
1  réducteur (100: 1) avec arbre à cardan et bande magnétique
1  support pour réducteur

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Optique > Interférométrie et holographie > sur la plaque de base pour optique laser

Options

Date d'édition : 04.11.2026

**Ref : 473461**
**Miroir plan à réglage précis Inclinaison du miroir réglable verticalement et horizontalement**



Inclinaison du miroir réglable verticalement et horizontalement par deux vis moletées.
Sert à rectifier la trajectoire des faisceaux.
Sur tige.

Caractéristiques techniques :
Diamètre du miroir : 40 mm  Diamètre de la tige : 12 mm